

干燥机

DRY 2.1

Enapter的干燥机是一个变温/变压混合吸附系统，它包括两个装有高吸附性材料的滤筒。这台干燥机是免维护的。在操作期间，一个滤筒用于吸收来自电解槽氢气流中的水分，另一个滤筒被加热并再生。该机架式干燥机可以安装在标准的19英寸机柜中。



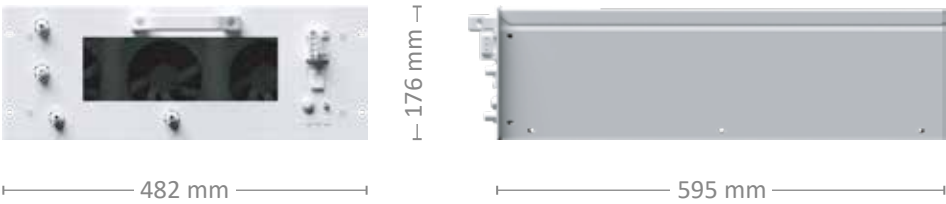
扫码咨询洽谈

公司地址：北京市昌平区未来科学城绿地能源谷15号楼4层

联系电话：010-5622 8866 185 1141 1499（微信同号）

公司邮箱：mst@aem-h2.com

规格参数



氢气流量	最高2.5 Nm ³ /hr
入注氢气最高容许杂质	1,000 ppm 水分
任意时间氢气输出纯度	>99.999% 摩尔分数
平均露点和杂质	<-70 °C, 符合ISO14687 (水<5 ppm, 氧气<5 ppm)
操作压力	35 bar
操作功耗	200 W
待机功耗	10 W
标准电源	AC 200-240 V, 50/60 Hz
环境温度	5 - 45°C
模块尺寸	宽:482mm×深:595mm×高:176mm(4U)
维护	免维护
重量	23kg
控制与监测	由Enapter能源管理系统全自动监控